LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent Number:

JP9236820

Publication date:

1997-09-09

Inventor(s):

NAKAGAWA TAKANOBU

Applicant(s)::

HOSIDEN CORP

Requested Patent:

☐ JP9236820

Application Number: JP19960042557 19960229

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/136; G09F9/30; H01L29/786

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase opening ratio of a liquid crystal display device in which visual field angle dependency is dissolved by transverse electric field impressing system and to obtain bright image. SOLUTION: A transverse electric field is generated between counter electrodes and pixel electrodes and brightness of respective pixels is controlled by controlling orientation of the liquid crystal while holding posture of the liquid crystal molecules parallel to a plane surface of a transparent substrate 1A by the transverse electric field. In the liquid crystal display device adopting the transverse electric field impressing system, the positions of source bus lines 14 and parts of the counter electrodes parallel to the source bus lines 4 superposed on each other to reduce areas of light shielding parts by the electrodes. Thus, a liquid crystal display element having high opening ratio is obtained.

Data supplied from the esp@cenettest database - I2

資料3

(19)日本国特許庁 (JP)

四公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-236820

(43)公開日 平成9年(1997)9月9日

(51) Int. Cl. *	職別記号	庁内整理番号	F I		技術表示簡所
GONF 1/136	500		GO2F 1/136	500	
G09F 9/30	338		G09F 9/30	338	P
1101L 29/786			HO1L 29/78	612	C

審査請求 卡請求 請求項の数5 〇L (全5頁)

(21)出顯番号	特願平8-42557
(22) 出願日	平成8年(1996)2月29日

(71)出題人 000194918

ホシデン株式会社

大阪府八尾市北久宝寺1丁日4番33号

(72) 発明者 中川 卓宣

「「庫県神戸市西区高塚台4-3-1 ホシ

デン株式会社開発技術研究所内

(74)代理人 介理士 草野' 卓 (外1名)

线制作员

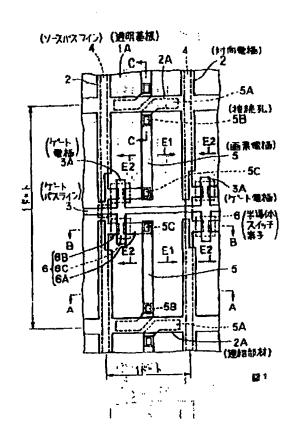
Α

(54) 【発明の名称】液晶表示装置

(57)【契約】

【課題】 横電界印加方式により視野角依存性を解消した液晶表示装置の閉口率を高め、明るい配像を得る。

【解決手段】 対向電極と画素電極との間で機電界を発生させ、この機能界によって液晶の分子の姿勢を透明基板の板面と平行した姿勢を保持した状態のまま、液晶の配向を制御して各画素毎に輝度を制御する構成とした、機電界印加方式を採る液晶表示装置において、ソースバスラインとこのソースパスラインと平行する部分の対向電極の位置を重ね合せ、電極による遮光部分の面積を小さくすることにより閉口率の高い液晶表示案子を提供する。



(2)

30

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚の透明基板間に封入した液晶と、一方の透明基板の内面に形成した対向電極及び画素電極と、上記画素電極に画素信号を与えるためのソースパスラインと、このソースパスラインと上記画素電極との間に挿入され駆動信号によってオン、オフ制御される半導体スイッチ素子とを具備して構成され、上記画素電極と対向電極との間に印加される電圧によって上記透明基板の板面と平行する方向の機電界を発生させ、この機電界によって上記液晶の配向を制御して各両素の輝度を制御 10 する機電界印加方式の液晶表示装置において、

上記対向電極を上記ソースバスラインと平行する細条電極によって構成し、上記対向電極とソースバスラインを透明絶縁層を介して積み重ね、光の透過方向に関して上記対向電極とソースバスラインとを同一位置に配置したことを特徴とする液晶表示装置。

【開求項2】 請求項1記載の液晶表示装置において、 上記対向電極はその長手方向に関して所定距離毎に切離 され、その切離されて形成された関際部分に上記対向電 極と直交する方向にゲートバスラインを形成したことを 20 特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】 錦求項1記載の液晶表示装置において、 上記対向電極はその長手方向に関して所定の距離毎に切離され、その切離しによって形成された関除部分の相互間のほぼ中央において対向電極の長手方向と直交する方向に延長した連結部材によって互に連結し、隣接する画素の相互の対向電極を兼ねると共に、この連結によって形成される対向電極の行の相互を頭而の周辺部で互に連結し、表示面上の全ての対向電極を同一電位に連結したことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項4】 請求項1記載の液晶表示装置において、 上記対向電極の長手方向と直交する方向のほぼ中央部分 に、上記対向電極と平行する細条の両索電極を配置し、 この画素電極と上記対向電極との間でに記憶電界を発生 させることを特徴とする液晶表示装置、

【請求項5】 請求項3配報の液晶表示装置において、 上記連結部材と絶縁層を介して対向して配置した電極を 設け、この電極を上記対向電極と電気的に接続し、上記 連結部材とこれと対向して設けた電極との間に形成され る静電容量を上記画業電極の電位を維持するための画素 40 容量としたことを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は各種の映像機器成 はパーソナルコンピュータ等の表示手段として利用する 液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より液晶表示装置では透明基板 (一般にガラス) 間に液晶を挟み込み、その液晶に関素単位 毎に透明基板の板面に対して垂直方向の縦艦界を形成 し、この縦電界により被晶分子の配列を制御して光の透 過、不透明を両素単位毎に制御し、画像、文字等を表示 している。

【0003】 透明基板に対して垂直方向の縦電界により 被晶分子の配列を制御した場合、棒形状の液晶分子は透 明基板の板面と平行した姿勢から透明基板の板面間方向 に斜めに差し渡された姿勢に変位する。液晶分子が透明 基板間に斜めに差し渡された姿勢を採るとき、見る角度 によって光学特性が異なり視野角依存性が発生する。こ の視野角依存性の存在により液晶表示装置は視野角が狭 く、この点で陰極線管方式の表示器に対して見劣りがす る。

【0004】「ころでこの欠点を解決する技術として機 電界印加方式の液晶表示装置が提案されている。この機 電界印加方式」は透明基板の一方の内面に囲業電極と対 向電極の双方や同一面上に形成し、これら同一面上に形成した囲業電極と対向電極間に電位を与え、透明基板の 板面と平行する方向の横鶴界を液晶に印加して液晶分子の配列を制御する方式である。

【0005】この機電界印加方式を採ることにより棒状の液晶分子は渡明基板の板面を平行した姿勢を保って軸線方向を変更するためどの方向から見ても光学特性が変化せず、従って視野角板存性は解消される。この結果としてどこからしても画質が劣化しない液晶表示装置を得ることができる。図5及び図6にNIKKEI MICRODEV」にES (1995年12月号、13頁)に掲載された横部界印加方式の液晶表示装置に用いられる電極構造を示す。図中1Aは2枚の透明基板の中の一方の透明基板を示し、図示する各電極はこの透明基板1Aの内面に形成される。

【0006】図中2は対向電極、3はゲートバスライン、4はソースパスライン、6は國素電極、6はTFTと呼ばれる半導体スイッチ素子をそれぞれ示す。対向電極2とゲートパスライン3は透明基板1Aの面に直接被着形成され、ソースパスライン4と國素電極5は絶縁層(特に図示しない)を介してこの絶縁層の上側に被着形成される。

【0007】 対5の例では画素電極5を角形の枠形状に形成し、この作の内側を一囲素として動作させる場合を示す。つまり、個素電極5が形成する枠の中央に対向電極2を細条に形成し、対向電極2に例えば共通電位(コモン電圧)を与え、 国素電極5に回素電圧を与えることにより、枠形の関素電極5の長辺部分と対向電極2との間で横電界Eを発生させる構造とした場合を示す。尚、国素電極5と対向電極2をその短辺部分で絶縁層を介して対向させ、「の対向部分で囲素容量(囲素電極5に与えられた固素係号の電圧を維持するための静電容量)を形成している

【0008】図Gの例では対向電極2を枠形に形成し、 この枠の中央に画素電極5を細条に形成して配置した場 3

合を示す。この場合も対向電極2と顕素電極5との間で 横電界圧を発生させる構成としている。また枠の短辺部 分で対向電極2と画素電極5とを対向させ、この対向部 分で画素容量を形成している。

[00009]

【発明が解決しようとする課題】図5及び図6に示した ように、先に提案されている機電界印加方式の液晶表示 装置では、図5の例ではソースパスライン4と画業電極 5 が互に平行して配置され、また図 6 の例ではソースパ スライン4と対向電極2とが平行して配置されている。 この2本の電極4と5又は4と2を配置しているため、 暉素の開口率が悪くなる欠点がある。 つまり、対向電極 2及び画素電極5を透明電極材料で形成すれば画素部分 の閉口率を上げることができる。然したら、透明電極材 料は高価である上固有抵抗が大きいため、対向電極2と 国素電極5を透明基板1人に形成した場合、例えば端の 部分と中央部分で抵抗のために電位差が発生し、表示駆 動動作が妨げられる不都合を生じる。このため一般には 対向電極2とゲートパスライン3、ソースパスライン 4、 四素電極 5 は抵抗値の小さい金属材料によって形成 20 される。金属材料を用いた場合、金属材料は遮光性を持 ったことから幽素部分の開口率が下がり、全体の輝度が **哨くなる不都合が生じる。**

【0010】また、従来の電極構造によれば、図5の例ではソースバスライン4と画素電極5とが面方向に並べて配置される。また、図6の例ではソースバスライン4と対向電極2が互に面方向に並べて配置されるため、これらの間で横電界を発生し、この横通界が幽素部分に漏れて画質を劣化させる不都合がある。この発明の目的は対向電極2、ゲートバスライン3、ソースバスライン4、阿素電極5等を金属材料によって形成したとしても阿素部分の開口率の低下を抑えることができ、また、ソースバスラインと対向電極との間又はソースバスラインと対向電極との間又はソースバスラインと対向電極との間又はソースバスラインと対向電極との間又はソースバスラインと対向電極との間又はソースバスラインと対向電極との間又はソースバスラインと対向電極との間又はソースバスラインと対向電極との間又はソースバスラインと対向電極との間又はソースバスラインと対向電極との間といいである。

[0011]

【課題を解決するための手段】この発明では機電界印加 方式を採る液晶要示装置において、ソースパスラインを 透明基板に直接、被着形成すると共に、このソースパス ラインの上に絶縁層を介して対向電極を細条に形成し、 ソースパスラインと対向電極とを上下に積み重ねた配置 とした構成を特徴とするものである。

【0012】この発明の構成によればソースパスラインと対向電極とを上下に積み重ねた構造としたから、ソースパスラインに印加される駆動信号で発生する雑音電界はソースパスラインと対向電極との間に縦方向に発生し、四素部分に漏れる率を少なくすることができる。またソースパスラインとゲートパスラインとによって囲まれて形成される画素部分の面積は、これらソースパスラインとゲートパスラインを構成する導体の線幅で決定さ 60

れ、対向電板によって塞がれる部分がない。これにより 画業部分の閉口率が高められ、明るい画像を表示するこ とができる。

[0013]

【発明の実施の形態】図1乃至図4にこの発明による横電界印加方式の液晶表示装置の電極の配置構造を示す。図1は電極構造を設明するための一方の透明基板1Aを裏側から見た正面図、図2は図1に示したA-A線上の断面図、図3は図1に示したB-B線上の断面図、図4は図1に示したC-C線上の断面図を示す。図2乃至図4に示すように、2枚の透明基板1Aと1Bが対向して配置され、その対向面間に被晶7が封止される。液晶7に接して液晶分子の配列を整列させる配向膜8A.8Bが配置される。電極を形成する側の透明基板、この例では1A側には配向膜8Aと透明基板1Aとの間に透明絶縁層9を配置し、この透明絶縁層9によってソースバスライン4と対向電幅2との間及び面素電極5との間をそれぞれ絶縁する構造としている。

【0014】この発明では図1乃至図4に示すように対向電極2とソースバスライン4の位置を重ね合せて配置した構造を提案するものである。このためには、この例では図2に示すように、透明基板1Aの面にソースバスライン4を予め被着形成し、その被着形成面に透明絶縁層9を被せ、透明絶縁層9の表面に対向電極2及び画素電極6を形成する。この対向電極2を形成する場合、対向電極2のソースバスライン4と平行する部分の位置をソースバスライン4と対向電極2とを重ね合せた位置に形成する。

【0015】対向電極2はその長手方向の所定の寸法毎 に切離され、この切離しによって形成される間隙部分に ゲートバスライン3を通過させて形成する。更に対向艦 極2は切離された寸法の各中央部分において対向電極2 の配列方向に関して連結部材2Aによって連結し、この 連結によって各対向電極2は行方向に隣接する画素の相 互の対向電極!! を兼ねることになる。連結部材 2 A は各 対向電極2を行方向に接続し、画面の周縁部で列方向に 接続され、画面全体の対向電極2を共通電位に接続す る。この連結部材2Aと画素電極5の延長端部5Aとの 対向部分で断点容量を形成する。ここでは画素循極5と 対向電櫃2は図2に示すように共に透明絶縁層9の面に 形成されるから、この画衆容量を形成するためには図4 に示すように川素電極5の延長端部5Aを透明基板1A に形成し、透別絶縁層9を挟んで下側に延長端部5A を、上側に連結部材2Aを配置して静電容量を形成した 場合を示す。透明絶縁層9には例えばスルーホールのよ うな接続孔5円(図4参照)を形成し、この接続孔5円 を通じて延長端部5人を画素電振5に接続する。

【0016】 岬系電極5の他端側は図3に示すように、 同様に接続孔5℃を通じて半導体スイッチ素子6から導 出された例えばドレイン電極6Aに接続される。つま · 5

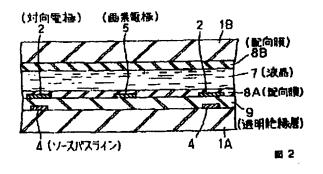
り、透明基板1Aにはソースパスライン4の他に、半導 体スイッチ素子 6 に接続するドレイン電極 6 A とソース 種極 6 Bを形成し、このドレイン電極 6 Aとソース電極 6 Bの間に半導体層 6 Cを形成する。ドレイン館極 6 A とソース電極6日との間はわずかな削隙に形成され、い わゆるチャネルが構成される。このチャネルの上面側に 図3に示すように透明絶縁暦9を介してゲート電極3A を配置し、このゲート電極3Aに図1に示したゲートバ スライン 3 から制御電圧を与えることによりドレイン電 極GAとソース電極6Bの間をオン、オフ制御し、ソー 10 スパスライン4を通じて与えられる剛素信号を画素電極 5に与える構造とされる。結局、ドレイン電極6Aと、 ソース電極6B、半導体層6C、ゲート電極3Aにより 半導体スイッチ索子6が形成される。このような半導体 スイッチ素子6をトップゲート型TFTと呼んでいる。 【0017】また、図1に示した実施例ではゲートバス ライン3を挟んでその上側と下側の2個の画案によって 1ドットを表示するように構成した場合を示す。従って 図1に示すように各ゲートバスライン3にこれと直交す る両方向にゲート電極3Aを突出形成し、各ゲート電極 20 Aを2つの画素部分に散けた半導体スイッチ素子6に接 統した場合を示す。

【0018】上述した構成によれば、四素電極5と対向電極2との間に面素電圧を印加することにより、面素電極5と対向電極2との間で透明基板1Aと1Bの板面と平行する方向の機電界E1とE2を発生させることができる。 画素電圧の大小に応じて液晶7の分子の配向方向が制御され、この結果、透明基板1Aと1Bの外側に設ける偏光板 (特に図示しない)の偏光軸との交叉角によって決まる光の透過量が制御されて、各面素毎の輝度が30制御され、視野角依存性のない機電界印加方式の液晶表示装置として動作する。

[0019]

【発明の効果】上述したように、この意明によれば横電 界印加方式によって得られる視野角依存性のない表示が 得られる作用効果に加えて、対向電桶2とソースパスラ

[図2]



イン4の位置を重ね合せた位置に設定したことにより、 電極の存在にしって発生する遮光部分の面積が小さくなり、それだけ両素部分の開口率を高めることができ、新たな作用効果や得ることができる。この結果画面全体の輝度が明るくなり、暗から明までの階調範囲、つまり表示し得る階調のダイナミックレンジが広い液晶表示装置を提供することができる。

【0020】また対向電極2とソースパスライン4と重ね合せた配倒としたから、ソースパスライン4に供給される駆動借号によって発生する雑音電界は、ソースパスライン4と対向電極2との間で発生するだけで、他に漏れることはない。従って國素部分に発生する横電界E1,E2がソースパスライン4から発生する雑音電界によって影響を受ける率を図5及び図6に示した電極構造の場合より大幅に低減することができ、これにより画質の向上を期待できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の要部の実施例を説明するための正面 図。

【図2】図1に示したA-A線上の断面図。

【図3】図1:示したB-B線上の断面図。

【図4】図1:示した0円は線上の断面図。

【図5】先に提案されている機館界印加方式の液晶表示 装置に用いられた電極構造を説明するための正面図。

【図6】図5:同様の他の電極構造を説明するための正面図。

【符号の説明】

1A,1B 透明基板

2 対向電闸

3 ゲートベスライン

4 ソースパスライン

5 四素低例

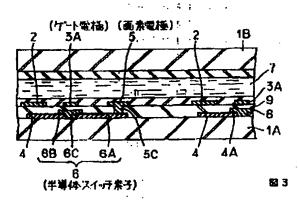
6 半導体ペイッチ素子

7 液晶

8A, 8B 配向膜

9 透明柏科層

【図3】



(6)

特開平9-236820

